



Nevezési lap a XXXI. OTDK-n
pályamunkával résztvevők
számára

OE-KVK/10/004

1. Pályamunka címe

MEMS TECHNOLOGIÁVAL ELŐÁLLÍTOTT GÁZÉRZÉKELŐK MIKRO-FŰTŐTESTEINEK VIZSGÁLATA

2. Szerző adatai

Név	Intézmény	Szak	Képzés t.	Akt. félévek
Jelinek Éva	OE - KVK	Mikroelektronikai És Technológia Intézet	BSc	4
E-mail	Telefonszám		Született	
subatomic.silence@gmail.com			Budapest, 1988. 11. 01.	

3. Témavezető adatai

Név	Beosztás	Munkahely
Csikósné Dr. Pap Andrea Edit	tudományos munkatárs	MTA TTK MFA MEMS Laboratórium

4. Szekció adatok

Szekció	Legmegfelelőbb tagozat	Megfelelő tagozatok
Műszaki Tudományi	Anyagtudomány, anyagvizsgálat	elektronikai eszközök

5. A részvétel jogcíme

Intézményi TDK helyszíne	Időpontja
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar	2012. 11. 15.

6. Megjegyzés

7. Nyilatkozat

A fentiekben részletezett adatokkal jellemezhető pályamunkám (dolgozat, alkotás, előadás) nevezését kérem a XXXI. OTDK-n való részvételre elfogadni. A XXXI. OTDK központi felhívásának ismeretében kijelentem, hogy pályamunkám önálló munka eredménye, saját szellemi termékem, abban a hivatkozások és idézések standard szabályait következetesen alkalmaztam, mások által írt részeket a megfelelő idézés nélkül nem használtam. A pályamunka összefoglalóját az OTDT online rendszerébe magyar és angol nyelven feltöltöttem. A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, hitelesek. Hozzájárulok ahhoz, hogy az OTDT és a szekciót rendező intézmények az adataimat a XXXI. OTDK lebonyolításához felhasználják, anélkül, hogy beleegyezésem nélkül harmadik fél részére kiadnák. Hozzájárulok, hogy a pályamunkát a szekciót rendező intézmény, illetve az Országos Tudományos Diákköri Tanács jelen nyilatkozatom visszavonásági szerzőségem feltüntetésével nyilvánosságra hozza.

Nevezés módosítva: **2013. 01. 04 21:28:56.**

Nevezési lap módosítva: **2013. 01. 04 21:30:10.**

Aláírások:

Jelinek Éva